

株式会社東レリサーチセンター 先端技術者向けランチョンセミナーのご案内



◆ 日時：2019年3月11日（月） 12:15～13:00

◆ 会場：W621

◆ 演題：

- ・半導体デバイス設計のための熱特性評価
- ・NanoSIMSによる半導体デバイスの分析事例

* 学生・若手研究者向けのランチョンセミナーは同日別会場にて開催します